CURABLE RESIN, CURABLE RESIN COMPOSITION, AND CURED ITEM THEREO

Patent number:

JP2003026762

Publication date:

2003-01-29

Inventor:

OMORI FUMIHIRO; INABA SHINJI; FUJISHIRO KOICHI

Applicant:

NIPPON STEEL CHEMICAL CO

Classification:

- international: C08F290/06; C08G59/17; H05K1/03; H05K3/46;

C08F290/00; C08G59/00; H05K1/03; H05K3/46; (IPC1-7); C08G59/17; C08F290/06; H05K1/03; H05K3/46

- european:

Application number: JP20010212269 20010712 Priority number(s): JP20010212269 20010712

Report a data error here

Abstract of JP2003026762

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a curable resin which gives a curable resin composition which is curable at low temperatures, can be developed with an aqueous dilute alkali solution by a photo method, and is suitable as a solder resist for a printed circuit board or as an interlayer insulation film for a build-up substrate or a chip mounted substrate. SOLUTION: This curable resin comprises a compound represented by formula (1) (wherein R1 to R8 are each H, a halogen or a 1-6C hydrocarbon group; R is H or methyl; X is H, a 1-6C hydrocarbon group or a polybasic acid group represented by-OC-A(COOH)n; A is a polybasic acid residue; and n is 1, 2 or 3) or its oligomer. The curable resin composition essentially contains the resin and a photoor thermal polymerization initiator.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-26762 (P2003-26762A)

(43)公開日 平成15年1月29日(2003.1.29)

(51) Int.Cl.7	識別記号	ΡI	テーマコード(参考)
C 0 8 G 59/17		C 0 8 G 59/17	4 J 0 2 7
C 0 8 F 290/06		C 0 8 F 290/06	4 J 0 3 6
H 0 5 K 1/03	610	H05K 1/03	610L 5E346
3/46		3/46	. T

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 10 頁)

		審查顧求	未請求 請求項の数9 OL (全 10 貝)			
(21)出廢番号	特顧2001-212269(P2001-212269)	(71)出願人	000006644 新日鍵化学株式会社			
(22)出顧日	平成13年7月12日(2001.7.12)	東京都品川区西五反田七丁目21番11号				
		(72)発明者	大森 史博 千葉県木更津市清見台2丁目22番8号			
		(72)発明者	稻菜 真司 千葉県木更津市築地1番地 新日雄化学株 式会社電子材料研究所内			
		(74)代理人	100082739			
			弁理士 成瀬 勝夫 (外2名)			
-						
			最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 硬化性樹脂、硬化性樹脂組成物及びその硬化物

(57)【要約】

【課題】 低温硬化性で、フォト法による希アルカリ水による現像が可能で、プリント配線板のソルダーレジストやビルドアップ基板やチップ実装基板用の層間絶縁膜として好適な硬化性樹脂及び組成物を提供する。

* 【解決手段】 下記一般式(1)で表される化合物又は そのオリゴマーからなる硬化性樹脂。並びに、との樹脂 と光又は熱重合開始剤を必須成分とする硬化性樹脂組成 物。

【化1】

(1)

(但し、R, ~R。は水素、ハロゲン又は炭素数1~6の炭化水素基を示し、Rは水素又はメチル基、Xは水素、炭

素数 $1\sim6$ の炭化水素基又は-0C-A(COOH)nで表される多塩基酸基を示す。Aは多塩基酸の残基であり、nは1、2又は3を示す)

【特許請求の範囲】

* 該化合物とそのオリゴマーからなる硬化性樹脂。

【請求項1】 下記一般式(1)で表される化合物又は*

【化1】

$$\begin{array}{c} R \\ OX \\ CH_2 = CCO \\ O \\ CH_2 CH \\ - CH_2O \\ - CH_2O \\ - CH_2 \\ - CH_2 \\ - CHCH_2 \\ - CHCH_$$

(但し、R₄~R₆は水素、ハロゲン又は炭素数1~6の炭化水素基を示し、Rは水素又はメチル基、Xは水素、炭素数1~6の炭化水素基又は-OC-A(COOH)nで表される多塩基酸基を示す。Aは多塩基酸の残基であり、nは1、2又は3を示す)

【請求項2】 ベンゼン環にハロゲン又は炭素数1~6 の炭化水素基を有してもよいピスフェノールF型のエポキシ化合物又は該化合物とそのオリゴマーからなるエポキシ樹脂に、(メタ)アクリル酸又は(メタ)アクリル酸の低級アルキルエステルを反応させて得られる化合物からなる硬化性樹脂。

【請求項3】 ベンゼン環にハロゲン又は炭素数1~6 の炭化水素基を有してもよいビスフェノールF型のエポキシ化合物又は該化合物とそのオリゴマーからなるエポキシ樹脂に、(メタ)アクリル酸を反応させて得られる化合物からなる請求項2記載の硬化性樹脂に、多塩基酸化合物を反応させて得られるエステル結合を有する化合物からなる硬化性樹脂。

【請求項4】 一般式(1)中のXが多塩基酸基である 化合物を5モル%以上含有する請求項1記載の硬化性樹 脂。

【請求項5】 一般式(1)においてX中の多塩基酸基の割合が10~100モル%の範囲である請求項1記載の硬化性樹脂。

【請求項6】請求項1~5のいずれかに記載の硬化性樹脂と光又は熱重合開始剤を必須成分とする硬化性樹脂組成物。

【請求項7】 更に、多官能アクリレートを含有する請求項6記載の硬化性樹脂組成物。

【請求項8】 120~160 Cの全範囲で、硬化時間を1時間とした場合の硬化率が80~95%である請求項6又は7記載の硬化性樹脂組成物。

【請求項9】 請求項6~8のいずれかに記載の硬化性 樹脂組成物を光又は熱により硬化して得られる樹脂硬化 物

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばプリント基板の回路保護やビルドアップ基板、チップ実装基板等の 絶縁層に使用することができる硬化性樹脂、硬化性樹脂 組成物及びこれを硬化して得られる硬化物に関する。

[0002]

【従来の技術】ソルダーレジストインキはプリント配線 10 板の露出した導体回路の絶縁保護被膜用及び回路のはん だ不要部分へのはんだ付着防止用に用いられる観点よ り、塗膜形成法としては通常スクリーン印刷法により塗 布され、硬化被膜にはハンダ耐熱性、耐湿性、密着性、 耐薬品性、耐メッキ性、耐電解腐蝕性が要求される。と のタイプのソルダーレジストには熱硬化型と紫外線硬化 型の二種があるが、前者は主にエポキシ樹脂、後者はエ ポキシアクリレート樹脂が多用されてきた。しかし、近 年、各種プリント配線板における導体回路パターンの微 細化と位置精度向上と、更に実装部品の小型化により、 ソルダーレジストによる絶縁被膜形成はスクリーン印刷 法に変わり、フォト法による画像形成が主流になりつつ ある。また、フォト法によるレジストの現像は、従来は 有機溶剤が用いられてきたが、大気汚染や安全性の観点 から希アルカリ水溶液を使用することが望まれている。 このような背景により、ソルダーレジストには従来のス クリーン印刷対応のエポキシ樹脂やエポキシアクリレー ト樹脂では満足できないという問題が生じている。

[0003]フォト法及び希アルカリ水溶液現像への対 応として、例えば、フェノールノボラック型エポキシア クリレート樹脂又はピスフェノールAエポキシアクリレ ート樹脂、あるいはこれらエポキシアクリレート樹脂と 酸二無水物の反応によるハーフエステル化物等が知られ ている(例えば、特開昭61-243869、特公昭5 6~40329)。しかし、これらの公知のエポキシア クリレート樹脂又はその酸無水物変成物をソルダーレジ スト用樹脂組成物として用いた場合、希アルカリ水溶液 の現像性は満足するものの、物性を安定させるために硬 化温度が少なくとも180℃以上必要であり、加熱設備 にコストがかかるだけでなく、例えば、コア基板にガラ スエポキシ基板を用いた場合、硬化温度が高すぎて基板 40 の変色や反りをきたす恐れがある。更に、これら公知の エポキシアクリレート樹脂又はその酸無水物変成物から 得られる硬化被膜は、ハンダ耐熱性、耐湿性、密着性、 耐薬品性、耐メッキ性、耐電解腐蝕性等が十分でないと いう問題がある。

【0004】近年、プリント配線板の高密度化に伴い、 MCM(マルチチップモジュール)用ビルドアップ基板 やCSP(チップサイズパッケージ)等のチップ実装基 板用の絶縁層には信頼性と耐プレッシャークッカー性や 50 耐サーマルサイクル性が要求されており、前記公知のエ 3

ボキシアクリレート樹脂やその酸無水物変成物をソルダーレジスト用樹脂組成物とした場合、十分な信頼性を発揮できないという問題もある。

【0005】 このように、基板材料の耐熱性の制約や製造設備等の観点から低温硬化が可能でフォト法による希アルカリ水による現像が可能で、かつブリント配線板のソルダーレジストに必要なハンダ耐熱性、耐湿性、密着性、耐薬品性、耐メッキ性、耐電解腐蝕性、並びにMCM等の高密度実装基板等の絶縁層硬化膜に要求される信頼性を十分に満足するものはなかった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は160℃以下の低温硬化とフォト法による希アルカリ*

* 水による現像が可能な硬化性樹脂及びそれを主たる樹脂 成分とする硬化性樹脂組成物を提供することにある。ま た、本発明の目的は、プリント配線板のソルダーレジス トに必要なハンダ耐熱性、耐湿性、密着性、耐薬品性、 耐メッキ性、耐電解腐蝕性及びビルドアップ基板の絶縁 層等に要求される信頼性に優れた硬化性樹脂組成物及び その硬化物を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、下 10 記一般式(1)で表される化合物又は該化合物とそのオ リゴマーからなる硬化性樹脂である。

【化2】

(但し、R、~R、は水素、ハロゲン又は炭素数1~6の炭 20 化水素基を示し、Rは水素又はメチル基、Xは水素、炭 素数1~6の炭化水素基又は-OC-A(COOH)nで表される多 塩基酸基を示す。Aは多塩基酸の残基であり、nは1、2又 は3を示す)

また、本発明は、ベンゼン環にハロゲン又は炭素数 1 ~ 6 の炭化水素基を有してもよいビスフェノールF型のエポキシ化合物又は酸化合物とそのオリゴマーからなるエポキシ樹脂に、(メタ)アクリル酸又は(メタ)アクリル酸の低級アルキルエステルを反応させて得られる化合物からなる硬化性樹脂である。更に、本発明は、前記エポキシ樹脂に、(メタ)アクリル酸を反応させて得られる化合物から硬化性樹脂に、多塩基酸化合物を反応させて得られるエステル結合を有する化合物からなる硬化性樹脂である。

【0008】また、本発明は、一般式(1)中のXが多塩基酸基である化合物を5モル%以上含有する前記の硬化性樹脂である。更に、本発明は、一般式(1)においてX中の多塩基酸基の割合が10~100モル%の範囲である前記の硬化性樹脂である。

【0009】また、本発明は、前記の硬化性樹脂と光又 40 は熱重合開始剤を必須成分とする硬化性樹脂組成物、及びこの組成物に更に多官能アクリレートを含有する硬化性樹脂組成物である。更に、本発明は、120~160 での全範囲で、硬化時間を1時間とした場合の硬化率が80~95%である前記の硬化性樹脂組成物である。また、本発明は、前記の硬化性樹脂組成物を光又は熱により硬化して得られる樹脂硬化物である。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 る樹脂であることもできる。Xの一部が多塩基酸基であ本発明の硬化性樹脂は、上記一般式(1)で表される化 50 る場合は、上記化合物のいくつかを含む混合物からなる

合物又はそのオリゴマーからなり、平均の繰返し数は1 ~10、好ましくは1~5である。一般式(1)におい て、Rは水素又はメチル基であり、一分子中のRは同じで も異なっていてもよい。また、一般式(1)中、R、~R。 は独立に水素、ハロゲン又は炭素数1~6までの炭化水 素基を表す。炭化水素基の例としては、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル 基、イソブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、 2-エチルヘキシル基、シクロベンチル基、シクロヘキ シル基、フェニル基が挙げられる。R,~R。は水素原子又 はメチル基であることが好ましく、メチル基等の炭化水 素基である場合、R. とR. 、R. とR. のように対象の位置が 同じ炭化水素基であることが好ましい。好ましい例とし ては、全部が水素又はメチル基である場合と、RgとRg、 R. とR. 、R. とR. からなる3つの組合せの1つ、2つ又は 3つの組合せがメチル基である場合がある。

【0011】上記一般式(1)において、Xは水素、炭素数1~6の炭化水素基又は-OC-A(COOH)nで表される多塩基酸基を示す。ここで、Aは多塩基酸の残基であり、nは1、2又は3を示す。一般式(1)において、Xは全部が同一である必要はなく、一分子中に、水素と炭化水素基又は多塩基酸基を有していても、多塩基酸基と水素又は炭化水素基を有していても差し支えない。更に、本発明の硬化性樹脂は、一分子中に水素、炭素数1~6の炭化水素基又は-OC-A(COOH)nで表される多塩基酸基のみを有する化合物、一分子中に水素と炭化水素基若しくは多塩基酸基を有している化合物、又は多塩基酸基と水素若しくは炭化水素基を有している化合物、又は多塩基酸基と水素若しくは炭化水素基を有している化合物単独からなる樹脂であっても、上記化合物のいくつかを含む混合物からなる樹脂であることもできる。Xの一部が多塩基酸基である場合は、上記化合物のいくつかを含む混合物からなる

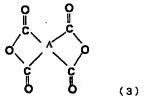
樹脂であることが多く、好ましい硬化性樹脂を与える。 (0012)上記一般式(1)において、Xが水素である化合物は、下記一般式(2)で表されるビスフェノールF型のエポキシ化合物又はそのオリゴマーからなるエポキシ樹脂、好ましくは平均の繰返し数が1~5、より* * 好ましくは1~2のエポキシ樹脂と、(メタ) アクリル酸(アクリル酸、メタクリル酸又はその両者を意味する) を反応させて製造することができる。 【化3】

(但し、 $R_a \sim R_o$ は水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数 $1 \sim 6$ までの炭化水素基を表す)

とこで、アクリル酸、メタクリル酸の中でも、好ましくは、アクリル酸である。反応は通常、50℃~150℃ の範囲で1時間から20時間の範囲で行われる。

【0013】前記一般式(1)で、Xが炭素数1~6の炭化水素基である化合物の場合は、前記エポキシ樹脂と、CH、CRCOOX(RはH又はメチル基を示す)で表される(メタ)クリル酸エステルを反応させて製造 20することができる。

【0014】(メタ) クリル酸エステルとしては、例えばアクリル酸メチルエステル、アクリル酸エチルエステ※



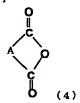
(但し、Aは芳香族又は脂肪族の多塩基酸の残基を示し、置換基を有し得る)

【0016】酸二無水物としてはジフェニルエーテルテトラカルボン酸無水物、ジフェニルスルホンテトラカルボン酸無水物、ビフェニルテトラカルボン酸無水物、ナフタレンテトラカルボン酸無水物、アントラセンテトラカルボン酸無水物、フェナントレンテトラカルボン酸無水物、ヘキサフルオロイソブロビリデンビス(フタル酸無水物)、エチレングリコールビス(アンヒドロトリメート)、メチルシクロヘキセンテトラカルボン酸無水物、デトラメチルジシロキサンテトラカルボン酸無水物などが挙げられる。好ましくは、ビフェニルテトラカルボン酸無水物、ジフェニルエーテルテトラカルボン酸無水物、ジフェニルエーテルテトラカルボン酸無水物、ジフェニルエーテルテトラカルボン酸無水物が挙げられる。

【0017】酸一無水物としては、例えば、無水マレイン酸、無水コハク酸、無水イタコン酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、無水メチルナジック酸、ドデシニル無水コハク酸、無水クロレンディック酸、無水トリメリット酸がある。

※ル、アクリル酸プロビルエステル、メタクリル酸メチル エステル、メタクリル酸エチルエステル、メタクリル酸 プロビルエステル等の低級アルキルエステルが好ましく 挙げられる。反応は通常、50℃~150℃の範囲で1 時間から20時間の範囲で行われる。

【0015】前記一般式(1)で、Xが多塩基酸基である化合物の場合は、一般式(1)でXがHの化合物と、多塩基酸化合物、代表的には下記一般式(3)で表される酸二無水物又は下記一般式(4)で表される酸一無水物と反応させて製造することができる。また、多塩基酸としては無水トリメリット酸等であることもできる。【化4】



30 好ましくは、テトラヒドロフタル酸無水物が挙げられる。

【0018】一般式(1) において、Xが単一の化合物 又はオリゴマーを得るには、代表的には、(メタ)アク リル酸又は (メタ) アクリル酸エステルから選ばれる1 種類の化合物を、一般式(2)で表されるエポキシ化合 物又はオリゴマーと理論重反応させるか、1種類の多塩 基酸化合物を一般式(1)で表される化合物又はオリゴ マーのXがHの化合物と理論量反応させることにより得 られる。Xが異なる化合物又はオリゴマーを得るには、 (メタ) アクリル酸又は (メタ) アクリル酸エステルか ら選ばれる2種類以上の化合物を併用するか、一般式 (1)のXの少なくとも一部がHの化合物又はオリゴマ ーと2種類以上の多塩基酸化合物を反応させるか、H に 対して理論量以下の多塩基酸を反応させることにより得 られる。例えば、多塩基酸として、酸一無水物と酸二無 水物を併用することも可能であり、好ましくはXの5モ ル%以上、より好ましくは10~100モル%、更に好 ましくは20~80モル%を多塩基酸基とすることが有。 利であり、酸一無水物と酸二無水物から生じる多塩基酸 50 基の割合は、10/90~90/10程度とすることが

よい。なお、酸二無水物を使用した場合は、一般式 (1)中の2つのXと酸二無水物が反応してオリゴマー を形成することがあるが、これも本発明の熱硬化性樹脂 である。

【0019】本発明の熱硬化性樹脂に光重合開始剤やラ ジカル重合開始剤を配合することにより、本発明の硬化 性樹脂組成物が得られる。その他、多官能アクリレート を配合することも有利である。本発明の硬化性樹脂組成 物中の樹脂成分(樹脂及び硬化後樹脂となる成分)の3 70 wt%以上が、本発明の熱硬化性樹脂であることがよ

【0020】光重合開始剤としては、公知の種々の光重 合開始剤を使用することができる。好ましい光重合開始 剤としては、例えば、ベンゾイン、ベンジル、ベンゾイ ンメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、 アセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルア セトフェノン、1、1-ジクロロアセトフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル -1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリノ 20 0重量部、より好ましくは0.05~2重量部である。 ールプロパン、N, N-ジメチルアミノアセトフェノ ン、2-メチルアントラキノン、2-エチルアントラキ ノン、2-tert-ブチルアントラキノン、1-クロ ロアントラキノン、2-アミルアントラキノン、2-イ ソプロピルチオキサントン、2、4-ジメチルチオキサ ントン、アセトフェノンジメチルケタール、ベンゾフェ ノン、4ーメチルベンゾフェノン、4,4'ージクロロ ベンゾフェノン、4,4'-ビスジエチルアミノベンゾ フェノン等が挙げられる。 これらは単独でも、又は2種 以上混合しても使用することができる。

【0021】光重合開始剤の使用量は、一般式(1)で 表わされる化合物100重量部に対して、0~100重 量部、好ましくは0.5~40重量部、より好ましくは 1~10重量部である。また、硬化性樹脂組成物100 重量部に対して、通常0~50重量部であり、好ましく は1~20重量部である。熱重合開始剤を使用する場合 は、光重合開始剤は使用しなくともよいが、本発明の硬 化性樹脂組成物を露光、現像性に優れるので、光重合開 始剤を使用して光硬化性樹脂組成物として使用すること が有利である。

【0022】更に、とれらの光重合開始剤と公知の光増 感剤の1種又は2種以上を同時に使用することができ る。光増感剤としては、例えば、ミヒラーズケトン、 N, N-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、N, N-ジメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、トリ エタノールアミン、トリエチルアミン等を挙げることが できる。光増感剤の使用量は、一般式(1)で表わされ る化合物100重量部に対して、0~20重量部、好ま しくは0.02~10重量部、より好ましくは0.05 ~2 重量部である。また、硬化性樹脂組成物100重量 50 サアクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)ア

部に対して、通常0~10重量部であり、好ましくは 0.01~5重量部である。

【0023】熱重合を行わせるためには、ラジカル重合 開始剤を配合することが好ましいが、光硬化のみを行わ せる場合は配合しなくてもよい。好ましいラジカル重合 開始剤としては、例えば、公知のベンゾイルパーオキサ イド、p-クロロベンゾイルパーオキサイド、ジイソプ ロピルパーオキシカーボネート、ジー2-エチルヘキシ ルパーオキシカーボネート、tertーブチルパーオキ Owt%以上、好ましくは5 Owt%以上、より好ましくは 10 シピパレート等の過酸化物、及び1, 1'ーアゾピスシ クロヘキサン-1-カルボニトリル、2,2'~アゾビ スー (2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'-アゾビスー(4-メトキシ-2,4-ジメチルパレロニ トリル)、2、2'-アゾビス-(メチルイソブチレー ト)、 α 、 α -アゾピス-(イソブチロニトリル)、 4. 4'-アゾピス-(4-シアノバレイン酸)等のア ゾ化合物等を例示することができる。熱重合開始剤の使 用量は、一般式(1)で表わされる化合物100重量部 に対して、0~100重量部、好ましくは0.02~6 また、本発明の硬化性樹脂組成物100重量部に対して 0~50重量部、好ましくは0.01~30重量部であ

> 【0024】本発明の樹脂硬化物の密着性、硬度、耐ア ルカリ性、平坦性などの特性を向上させるため、上記一 般式(1)を有する樹脂組成物中に必要に応じて、エポ キシ樹脂(フェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾ ールノボラックエポキシ樹脂、トリスフェノールメタン 系エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビ 30 スフェノールF型エポキシ樹脂等) や、これらエポキシ 樹脂と(メタ)アクリル酸とを反応させて得られるエボ キシ (メタ) アクリレートや、このエポキシ (メタ) ア クリレートと前記酸無水物とを反応させて得られる反応 生成物等の高分子不飽和基含有樹脂や、重合可能な単官 能並びに多官能(メタ)アクリル酸エステル類を配合す るととができる。

> 【0025】多官能(メタ)アクリル酸エステル類とし ては、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、 1、4-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオ 40 ベンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチ レングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコー ルアジペートジアクリレート、ヒドロキシビバリン酸ネ オペンチルグリコールアクリレート、ジシクロペンタニ ルジアクリレート、カプロラクタン変成ジシクロペンテ ニルジアクリレート、EO変性リン酸ジアクリレート、 アリル化シクロヘキシルジアクリレート、イソジアヌレ ートジアクリレート、トリメチロールプロパントリアク リレート、プロピオン酸変性ジベンタエリスリトールト リ(メタ)アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキ

クリレート、PO変性トリメチロールトリメチロールブロバントリアクリレート、トリス(アクリロキシエチル)イソシアヌレート、プロビオン酸変性ジベンタエリスリトールペキサアクリレート、カプロラクタン変性ジベンタエリスリトールペキサアクリレート、1,3-ビス(3-アクリロキシプロビル)-1,1,3,3-デトラメチルジシロキサン、1,3-デトラメチルジシロキサン、1,3-デトラメチルジシロキサン、1,3-デトラメチルジシロキサン、5-デトラメチルジシロキサン、5-デトラメチルジシロキサン等を挙げることができる。

【0026】その他、無機充填剤(例えば、タルク、シリカ、アルミナ、硫酸バリウム、酸化マグネシウム等)や、チキソトロピー剤(例えば、アエロジル等)や、熱可塑性エラストマーや、ゴム成分(アクリルニトリルゴム、ニトリルブタジエンゴム等)や、メラミン樹脂(例えば、ヘキサメトキシメラミン、ヘキサブトキシメラミン等)や、レベリング剤(例えば、シリコーン、弗索系ボリマー、アクリル共重合体等)や、シランカップリング剤(例えば、エポキシ基含有トリメトキシシラン、メルカプト基含有トリメトキシシラン等)や、着色顔料(例えば、シアニングリーン、シアニンブルー等)や、消泡剤や、紫外線吸収剤や、酸化防止剤や、重合禁止剤や、レベリング剤等を添加することが可能である。

【0027】本発明の樹脂組成物で使用する多官能(メ タ)アクリレートとしては、上記の多官能(メタ)アク リレートが使用できる。好ましくは、メチル(メタ)ア クリレート、エチル (メタ) アクリレート、nープチル (メタ) アクリレート、2-エチルヘキシル (メタ) ア クリレート、ヒドロキシ (メタ) アクリレート、1,4 - ブタンジオールジ (メタ) アクリレート、1, 6 - へ 30 キサンジオール (メタ) アクリレート、ネオペンチルグ リコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコ ールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコール アジベートジ (メタ) アクリレート、ヒドロキシピバリ ン酸ネオペンチルグリコール (メタ) アクリレート、ジ シクロペンタニルジ (メタ) アクリレート、カプロラク タン変成ジシクロベンテニルジ (メタ) アクリレート、 E〇変性リン酸ジ (メタ) アクリレート、アリル化シク ロヘキシルジ (メタ) アクリレート、イソジアヌレート ジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバントリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、プロピオン酸変性ジベンタエリ スリトールトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリ トール (メタ) アクリレート、PO変性トリメチロール プロパントリ (メタ) アクリレート、EO変性トリメチ ロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリス (ア クリロキシエチル) イソシアヌレート、プロピオン酸変 性ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレー ト、ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレー

(メタ)アクリレート、1、3ービス(3ーアクリロキシブロビル)-1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサン、1、3ービス(3ーアクリロキシブロビル)-1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサンなどが挙げられる。これらの多官能(メタ)アクリレートは上記光硬化もしくは熱硬化を更に十分なものとし、硬化物の耐薬品性、耐酸性、耐熱性、機械特性、誘電率、誘電正接等を向上させるために用いるものであり、単独で用いてもよいし、2種以上組合せて用いてもよい。

10 【0028】多官能(メタ)アクリレートを配合する場合の使用量は、本発明の硬化性樹脂100重量部に対して、通常5~100重量部、更に誘電率、誘電正接の向上のためには好ましくは、10~50重量部の範囲で選ばれる。との量が5重量部未満では光硬化性が不十分であって、硬化物の耐薬品性、耐酸性、耐熱性、機械特性、誘電性等の向上効果が十分に発揮されないし、100重量部を超えると表面硬化が良すぎるために表面層に亀裂が生じたり、内部までの硬化されにくくなる。また、との使用量は、硬化性樹脂組成物100重量部に対20して、通常2.5~50重量部であり、好ましくは5~25重量部である。

【0029】本発明の樹脂硬化物とするための硬化性樹脂組成物は、前記したように一般式(1)で表わされる化合物又はオリゴマーからなる硬化性樹脂を必須とし、光重合開始剤等の添加剤を配合したものであるが、好ましい組成物としては次のようなものがある。本発明の硬化性樹脂100重量部に対し、光重合開始剤:1~20重量部、好ましくは1~5重量部、光増感剤:0.01~5重量部、好ましくは0.5~2重量部、ラジカル重合開始剤:0.01~30重量部、好ましくは0.05~2重量部、3官能以上の多官能(メタ)アクリレート:5~50重量部、好ましくは10~50重量部、エポキシ樹脂:5~30重量部、好ましくは10~20重量部、溶媒:所望の粘度とする量、その他の固形分:0~50重量部、好ましくは0~20重量部。

【0030】 ここで、本発明の硬化性樹脂としては、X が多塩基酸の残基である割合が10~100%の化合物が好ましく、本発明の硬化性樹脂が、固形分中に占める割合は50重量%以上であることが好ましい。なお、樹脂組成物にエポキシアクリレート、多官能アクリレート等が配合される場合で、これが一般式(1)で表わされる化合物でもある場合は、一般式(1)で表わされる化合物として計算する。

トール(メタ)アクリレート、PO変性トリメチロール プロパントリ(メタ)アクリレート、EO変性トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリス(アロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリス(アクリロキシェチル)イソシアヌレート、プロピオン酸変にはジベンタェリスリトールベンタ(メタ)アクリレート、ジベンタェリスリトールペキサ(メタ)アクリレート、ジベンタェリスリトールペキサ(メタ)アクリレート、ジベンタェリスリトールペキサ(メタ)アクリレート、カプロラクタン変性ジベンタェリスリトールペキサ 50 限定されるものではないが、光重合開始剤と光増感剤を

併用して用いるととがよい。そしてその含有量は、本発明の硬化性樹脂100重量部に対して、光重合開始剤を0.5~7重量部、光増感剤を0.01~2の範囲で含有させることが好ましい。硬化性樹脂組成物を硬化させた場合、硬化率が80%に満たないとハンダ耐熱性や耐湿信頼性等の実装時の信頼性が低下するので好ましくなく、また、95%を超えると現像の際の解像度が低下するので好ましくない。

【0032】本発明の硬化性樹脂硬化物は、公知の方法により得ることができる。例えば、ブリント基板にスクリーン印刷法、スプレー法、ロールコート法、静電塗装法、スピンコート法、カーテンコート法により、樹脂組成物を5~100μmの膜厚で塗布し、塗膜を室温~140℃で加熱時間1分~120分間、好ましくは60℃~120℃で加熱時間5分~60分間乾燥させ、更に紫外線照射又は加熱により硬化物が得られる。熱硬化条件は通常100℃~270℃、好ましくは160~250℃で、加熱時間は30分~2時間である。

【0033】樹脂組成物がアルカリ現像性樹脂の場合は前記の方法にて塗布乾燥後、フォトマスクを塗膜に直接 20接触させ、次いで紫外線を照射し、更に0.1~2重量%炭酸ソーダ水溶液、0.1~2重量%ジエタノールアミン、0.1~2重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド水溶液等のアルカリ水溶液で塗膜の未照射部分を溶解除去する。更にこれを100℃~270℃、好ましくは160~250℃で、加熱時間は30分~2時間で熱硬化することにより硬化物が得られる。

【0034】希薄アルカリ水溶液による現像が可能で、 光によりパターニングされた硬化膜を得るには、一般式 (1)中のXとして多塩基酸基を有する硬化性樹脂を含む樹脂組成物を用いる。一般式(1)においてX中の多塩基酸基の割合は10~100%であり、好ましくは50~100%の範囲である。多塩基酸基の割合が10未満であると未露光部がアルカリ水溶液に溶解しにくい。 【0035】

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例により詳細 に説明する。

実施例1

還流冷却器付き500mi四つ口フラスコ中にて、4,4'ービス(2,3-エボキシプロビルオキシ)-3,3',5,5'ーテトラメチルジフェニルメタン(エボキシ樹脂A)68.36g(0.35当量、エボキシ当量195.30g/eq)にアクリル酸25.22g(0.35当量)2,6-tert-ブチルーpークレゾール0.04g、塩化ベンジルトリエチルアンモニウム0.16g、テトラエチルアンモニウムブロマイド0.35g、プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート23.53gを添加し、80~90℃にて24時間加熱攪拌し、エボキシアクリレート溶液を得た。次に、このエボキシアクリレート溶液を得た。次に、このエボキシアクリレート溶液を得た。次に、このエボキシアクリレート溶液を得た。次に、このエボキシアクリレート溶液117.65g(固形分94.11g、0.

352当重)にビフェニルテトラカルボン酸二無水物(略号BPDA)25.89g(0.176当量)、テトラヒドロ酸二無水物(略号THPA)13.39g(0.088当量)、プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート(略号PGMEA)79.18gを加え、まず123~126℃に加熱下に2時間撹拌し、未溶解の固体がないことを確認した後、温度を下げて更に59~62℃にて8時間の加熱撹拌を行った結果、淡黄色透明の粘調な樹脂溶液を得た。この溶液の樹脂固形分濃度は56.5%、溶液酸価は54.0mgkOH/gであった。この樹脂のNMRチャートを図1に示す。

12

【0036】実施例2

実施例1と同様にして得られたエポキシメタクリレート 溶液117.65g(固形分94.12g、0.352 当量)にBPDA34.70g(0.236当量)、PGMEA75.86gを加え、まず123~126℃に加熱下に2時間撹拌し、未溶解の固体がないことを確認した後、温度を下げて更に59~62℃にて8時間の加熱撹拌を行った結果、淡黄色透明の粘調な樹脂溶液を得た。この溶液の樹脂固形分濃度は56.5%、溶液酸価は52.0mgKOH/gであった。

【0037】比較例1

還留冷却器付き500m1四つ口フラスコ中にて、クレゾールノボラック型エボキシアクリレート溶液(共栄社化学(株)製EX-5000)181.91g(固形分145.53g、0.5当量)に、THPA76.08g(0.5当量)、PGMEA134.57g、テトラエチルアンモニウムブロマイド0.44gを加え、90~100℃に加熱下に2時間撹拌し、未溶解の固体がないことを確認した後、温度を下げて更に59~62℃にて8時間の加熱撹拌を行った結果、淡黄色透明の粘調な樹脂溶液を得た。この溶液の樹脂固形分濃度は56.5%、溶液酸価は56.8mgKOH/gであった。

【0038】実施例3

実施例1で得られた樹脂溶液58.31重量部に、トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート(東亜合成社製 M-360)14.12重量部、2ーメチルー1-(4ーメチルチオフェニル)-2ーモルフォリノールプロパン(イルガキュア907)1.41重量部、4.4'ービスジエチルアミノベンゾフェノン(別名ミヒラーズケトン)0.05重量部、エポキシ樹脂A又はエポキシ樹脂B(ジャパンエポキシレジン製YX-400H)10.72重量部、シランカップリング剤0.54重量部、レベリング剤0.277重量部、プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PECMEA)14.67重量部を添加し、室温にて3時間攪拌し、溶解させて硬化性樹脂組成物を得た。

【0039】〔熱紫外線樹脂硬化膜基板及び硬化フィルムの製造方法〕実施例3にて調製した熱紫外線樹脂組成50 物をスピンコート法により、ガラスエポキシ基板(FR

-4)上に、アルミニウム蒸着シリコンウエハ上に全面 塗布し、110℃、10分間予備乾燥した。次にフォト マスクを介して塗膜を超高圧水銀灯にて365 nmの波 長の光を200mj/cm² 露光し、1重量%ジエタノ ールアミン水溶液中で30秒間現像し、後露光として1 800mj/cm² 照射し、その後160℃で60分間 熱硬化した。得られた硬化被膜は50μ皿膜厚で非常に 均一であり、表面は平滑性に優れていた。アルミニウム **蒸着シリコンウェハ上に塗布硬化させた被膜を塩酸に浸** 漬させることで、シリコンウエハより剥離させ、硬化フ 10 ィルムを得た。

【0040】 〔硬化被膜の評価方法〕上述の方法により 製造された熱紫外線樹脂硬化膜基板及び硬化フィルムを 用いて以下の方法によりその特性を測定した。

[0041] 塗膜の乾燥性: JIS-K5400に準じ て評価した。評価のランクは次の通りである。

〇:全くタックが認められないもの

△:わずかにタックが認められるもの

×:顕著にタックが認められるもの

[0042]アルカリ水溶液に対する現像性:1重量% 20 ○:外観変化なし のジェタノールアミン水溶液に30秒間浸漬して現像を 行った。現像後、40倍に拡大して残存する樹脂を目視 で評価した。

〇:完全に現像できたもの

△: 薄く現像されない部分があるもの

×:現像されない部分がかなりあるもの

【0043】ガラス転移温度:シリコンウエハから剥離 した硬化フィルム (幅5mm、長さ15mm)を試験片 とし、その粘弾性を粘弾性測定装置(DMA, UBM社 製) にて測定し、tan Sのピーク温度をガラス転移温 30 度とした。

【0044】硬化性:シリコンウエハ上にスピンコート 法にて4~6μmになるように塗布し、前記と同条件に て乾燥、硬化させた。FT-IRにて透過法にてスペク トルを測定した。硬化率は二重結合の面内変角振動の吸 収スペクトル(1405cm゚゚)とベンゼン核の伸縮振 動(1500cm-1)の面積比より硬化前を基準に変化 率により求めた。

【0045】耐湿性:ガラスエポキシ基板(FR-4) に塗布硬化したものを試験片とし、100℃の煮沸水中 40 で2時間煮沸後の、硬化膜の外観変化を目視で観察し tc.

(): 外観変化なし

△:硬化膜の一部分に膨潤が見られる

×:硬化膜のかなりの部分に膨潤及び変形が見られる 【0046】半田耐熱性:ガラスエポキシ基板(FR-4) に塗布硬化したものを試験片とし、JISC648 1に進じ、260℃の半田浴への試験片の10秒浸漬を 10回行い、外観の変化を目視で観察した。評価のラン クは次のとおりである。

〇:外観変化無し

△:硬化膜の一部分に変色が認められる。

×:硬化膜のかなりの部分に浮き、剥がれ、半田潜りが 認められる

【0047】基板との密着性:銅張基板上に塗布硬化し た被膜に、少なくとも100個の碁盤目を作るようにク ロスカットを入れ、次いで、粘着テープ(セロテープ、 積水化学製)を用いてピーリング試験を行い、碁盤目の 剥離状態を目視で観察した。評価のランクは次のとおり である。

〇:全ての測定点で全く剥離が認められないもの

△:100の測定点中1~20の点で剥離が認められる

×:100の測定点中21以上の点で剥離が認められる

【0048】耐アルカリ性:密着性試験と同じ試験片を 5 w t %の水酸化ナトリウム水溶液に25 ℃、2 4 時間 浸漬し、浸漬後の外観を目視で観察した。評価のランク は次のとおりである。

△:硬化膜の一部分が剥がれる

×:硬化膜のかなりの部分に浮きが見られ、硬化膜が容 易に剥がれる

【0049】耐酸性:密着性試験と同じ試験片を5wt %の塩酸水溶液に25℃、24時間浸漬し、浸漬後の外 観を目視で観察した。評価のランクは次のとおりであ

〇: 外観変化なし

△:硬化膜の一部分が剥がれる

×:硬化膜のかなりの部分に浮きが見られ、硬化膜が容 易に剥がれる

【0050】耐溶剤性:密着性試験と同じ試験片をN-メチルー2-ピロリドン中に40℃で10分間浸漬し、 浸漬後の外観を目視で観察した。評価のランクは次のと おりである。

〇:外観変化なし

△:硬化膜の一部分に膨潤が見られる

×:硬化膜のかなりの部分に膨潤及び溶剤の浸透が見ら

【0051】耐金メッキ性:密着性試験と同じ試験片を 10%硫酸水溶液に浸漬させた後、「オートロネックス CI」(セルレックス社製金メッキ液)を用い、液温4 0℃、電流密度1A/dm²の条件で10分間金メッキ を行って、2.0μmの厚さの金メッキを析出させた 後、塗膜の状態を耐酸性と同様に評価した。

【0052】耐プレッシャークッカー性: 銅パターンを 施したガラスエポキシ基板をプレッシャークッカーテス ト装置 (タバイエスペック株式会社製) にて121℃、 100%RH、2気圧の条件にて300時間試験した

50 後、銅パターン上の硬化被膜の状態を顕微鏡にて観察し

15

た。評価のランクは次のとおりである。

〇:外観変化なし

△:硬化膜の一部分に気泡や剥がれがみられる

×:硬化膜のかなりの部分に気泡や剝がれがみられる

【0053】耐サーマルサイクル性:銅バターンを施したガラスエポキシ基板を気相冷熱衝撃試験機(タバイエスペック社製)にて-65℃と125℃間の温度サイクルを与え、硬化膜にクラックや剥がれが発生するまでのサイクル数を測定した。

[0054] 実施例4~6

実施例1~2で得られた樹脂溶液を用いて実施例3と同様にして表1に示した各種材料を用い、表1に示した配合組成(数値は重量部)で配合し、感光性樹脂組成物を*

*作製し、実施例3と同様の方法により感光性樹脂硬化膜基板及び硬化フィルムを作製し、実施例3と同様の方法 によりその特性を測定した。

【0055】比較例2

比較例1で得られた樹脂溶液を用いて実施例3と同様にして表1に示した各種材料を用い、表1に示した配合組成(数値は重量部)で配合し、熱紫外線樹脂組成物を作製し、実施例3と同様の方法により熱紫外線樹脂硬化膜基板及び硬化フィルムを作製し、実施例3と同様の方法によりその特性を測定した。表1の数字の単位は重量部である。

[0056]

【表1】

配合剤	実施例	奥施例	実施例	実施例	比較例
,	3	4	5	6	2
実施例1の樹脂	58.31		58.31	58.31	
実施例2の樹脂		58.31	. '		
比較例1の樹脂		•			58.31
M-360	14.12	14.12	14.12		
DPHA				14.12	14.12
Irgacure 907	1.41	1.41	. 1.41	1.41	1.41
ミヒラース。ケトン	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
エポキシ樹脂A	10.72	10.72		10.72	
エポキシ樹脂B			10.72		10.72
シランカップ・リング・新	0.54	0.54	0.54	0.54	0.574
レベリング剤	0.27	0.27	0.27	0.27	0.287
PGMEA	14.67	14.67	14.67	14.67	13.014

[0057]

※ ※【表2】

	実施例	実施例	奥施例	実施例	比較例
	3	4	5	6	2
塗膜の乾燥性	0	0	0	0	0
現像性	0	0	0	0	×
ガラス転移温度	240	250	240	250	180
(°C)					
硬化性(%)	81	80	85	90	60
耐湿性	0	0	0	0	Δ
ハンダ耐熱性	0	0	0	0	Δ
密着性	0	0	0	0	×
耐アルカリ性	0	0	0	0	0
耐酸性	0	0	0	0	0
耐溶剤性	0	0	0	0	0
耐金メッキ性	0	0	0	0	
耐プ・レッシャークッカー	0	0	0	0	×
性					
耐サーマルサイクル性	>800	>800	>800	700	100
耐マイグ・レーション性	0	0	0	0	Δ

[0058]

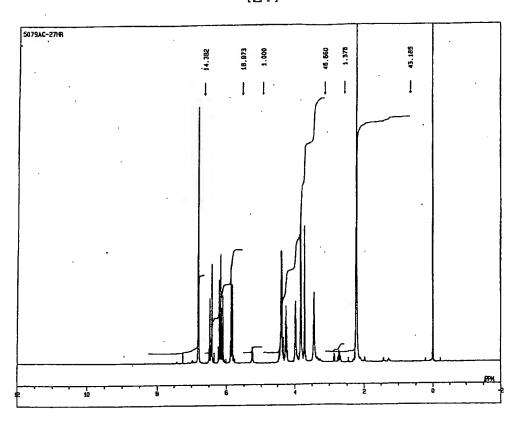
【発明の効果】本発明によれば、160°C以下の低温硬化、及びフォト法による希アルカリ水による現像が可能で、かつハンダ耐熱性、耐湿性、硬度、耐薬品性、耐メッキ性、耐電解腐蝕性に優れるため、プリント配線板の

ソルダーレジストに好適であるだけでなく、更に信頼性にも優れるため、ビルドアップ基板やCSP等のチップ実装基板用の層間絶縁膜として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 硬化性樹脂のNMRチャート

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 藤城 光一 東京都品川区西五反田7丁目21番11号 新 日鐵化学株式会社内 F ターム(参考) 4J027 AE02 BA08 BA19 BA25 BA27 BA29 CB03 CB10 CC02 CC03 CD06 4J036 AD08 CA21 EA04 GA26 JA08 5E346 CC08 CC09 EE31 5

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-026762

(43) Date of publication of application: 29.01.2003

(51)Int.CI.

COSG 59/17 CO8F290/06 H05K 1/03 H05K 3/46

(21)Application number : 2001-212269

(71)Applicant: NIPPON STEEL CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

12.07.2001

(72)Inventor: OMORI FUMIHIRO

INABA SHINJI FUJISHIRO KOICHI

(54) CURABLE RESIN, CURABLE RESIN COMPOSITION, AND CURED ITEM THEREOF (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a curable resin which gives a curable resin composition which is curable at low temperatures, can be developed with an aqueous dilute alkali solution by a photo method, and is suitable as a solder resist for a printed circuit board or as an interlayer insulation film for a build-up substrate or a chip mounted substrate.

SOLUTION: This curable resin comprises a compound represented by formula (1) (wherein R1 to R8 are each H, a halogen or a 1-6C hydrocarbon group; R is H or methyl; X is H, a 1-6C hydrocarbon group or a polybasic acid group represented by-OC-A(COOH)n; A is a polybasic acid residue; and n is 1, 2 or 3) or its oligomer. The curable resin composition essentially contains the resin and a photoor thermal polymerization initiator.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Hardenability resin which consists of the compound or this compound expressed with the following general formula (1), and its oligomer.

[Formula 1]

(However, R1-R8 show hydrogen, a halogen, or the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, and R shows hydrogen or a methyl group, and the polybasic acid radical as which X is expressed in hydrogen, the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, or -OC-A(COOH) n.) A is the residue of polybasic acid and n shows 1, 2, or 3.

[Claim 2] Hardenability resin which consists of a compound which the low-grade alkyl ester of an acrylic acid (meta) or (meta) an acrylic acid is made to react to the epoxy resin which becomes the benzene ring from the epoxy compound of a bisphenol female mold or this compound which may have a halogen or the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, and its oligomer, and is obtained.

[Claim 3] Hardenability resin which consists of a compound which has the ester bond which a polybasic acid compound is made to react to the hardenability resin according to claim 2 which consists of a compound which an acrylic acid (meta) is made to react to the epoxy resin which becomes the benzene ring from the epoxy compound of a bisphenol female mold or this compound which may have a halogen or the hydrocarbon group of carbon numbers 1–6, and its oligomer, and is obtained, and is obtained.

[Claim 4] the compound whose X in a general formula (1) is a polybasic acid radical — more than 5 mol % — the hardenability resin according to claim 1 to contain.

[Claim 5] Hardenability resin according to claim 1 which is the range whose percentage of the polybasic acid radical in X is 10 - 100-mol % in a general formula (1).

[Claim 6] The hardenability resin constituent which uses hardenability resin according to claim 1 to 5 and light, or a thermal polymerization initiator as an indispensable component.

[Claim 7] Furthermore, the hardenability resin constituent containing polyfunctional acrylate according to claim 6.

[Claim 8] The hardenability resin constituent according to claim 6 or 7 whose rate of hardening at the time of making the setting time into 1 hour in [all] 120–160 degrees C is 80 – 95%. [Claim 9] The resin hardened material which hardens a hardenability resin constituent according to claim 6 to 8 with light or heat, and is obtained.

[Translation done.]

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

ows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[UUU1]
[Field of the Invention] This invention relates to the hardened material which hardens the hardensbifty resin, the hardensbifty resin constituent, and this which can be used for insulating layers, such as circuit protection of a printed circuit board, and a build up substrate, a chip mounting substrate, and is obtained.

[0002]
[Description of the Prior Art] the conductor with which the printed wired board exposed solder resist ink — from the viewpoint used for the object for the insulating protective coatings of a circuit, and the soldering arrival prevention to the solder garbage of a circuit, as a paint film forming method, it is usually applied by screen printing, and pewter thermal resistance, moisture resistance, adhesion, chemical resistance, plating proof nature, and an electrohysis-proof corrosive are required of a hardening coat. Although there are two sorts, a heat-curing mold and an ultraviolet curing mold, in this type of solder resist, as for the former, the oppory resin has been used abundantly, and, as for the latter, epoxy acrylate resin has mainly been used abundantly, and, as for the latter, epoxy acrylate resin has mainly been used been used abundantly, and, as for the latter, epoxy acrylate resin has mainly been used abundantly, however, the conductor in recent-years and various printed wired boards — insulating coat formation according to a solder resist by the ministurization of mounting components further with detailed-izing of a circuit pattern and the improvement in location precision changes to screen printing, and the image formation by the photograph method is becoming in use. Moreover, the development of the resist by the photograph method is wanted to use a diluter-alkali water solution from a viewpoint of air pollution or safety, although the organic solvent has been used conventionally. According to such a background, the problem of being unable to be satisfied with the epoxy resin or epoxy scrylate resin of the conventional screen—stencil correspondence has arisen in the solder resist.

screen-stancil correspondence has arisen in the solder resist. [0003] As correspondence to the photograph method and diktra-likeli water-solution development, the half estrification object by the reaction of phenol novolak mold epoxy acrylate resis (for example, D, bisphenol A epoxy acrylate resis or these epoxy acrylate resis, and acid 2 anhydride etc. is known (for example, DP 1-24889A, PF,55-40329B.) However, although the development nature of a dilute-alkali water solution is satisfied when these well-known epoxy acrylate resis or the acid-arhydride conversion object of those is used as a resis constituent for solder resists, in order to stublike physical properties, at least 180 degrees C or more of curing temperature are required, and when cost not only starts a heating facility, but a glass epoxy group plate is used for example, for a core substrate, there is a possibility of curing temperature being too high and causing discoloration and the curvature of a substrate. Furthermore, the hardening cost obtained from these well-known epoxy acrylate resis not its acid-arhydride conversion object has the problem that pewter thermal resistance, moisture resistance, adhesion, chemical resistance, plating-proof nature, an electrolysis-proof corrosive, etc. are not enough.

(0004) In recent years, when dependability, pressure cooker-proof nature, and thermal-proof cycle nature are demanded of the insulating layer for chip mounting substrates, such as a build up substrate for MCM (multi chip module), and CSP (chip-size package), and said well-known

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/02/02

1/11 ページ

JP.2003-026762,A [DETAILED DESCRIPTION]

3/11 ページ

[0010] [Embodment of the Invention] Hereafter, this invention is explained to a detail, from the compound by which the hardenability resin of this invention is expressed with the abovementioned general formula (1), or its oligomer — becoming — an everage number of cycles — I=10— it is 1-5 preferably, in the general formula (1), R is hydrogen or a methyl group, and even if R in a monad is the same, it may differ. Moreover, R1-R8 express hydrogen, a halogen, or the hydrocarbon group to carbon numbers 1-6 independently among a general formula (1). As an example of a hydrocarbon group, a methyl group, an ethyl group, n-propyl group, an isopropyl group, n-a cyclohenyl radical, n-arbyl group, 2-4thylheayl radical, a cyclopentylic group, a cyclohenyl radical, and a phenyl group are mentioned. It is desirable that they are a hydrogen atom or a methyl group, and then it is hydrocarbon groups, such as a methyl group, as for R1-R8, it is desirable that the target location is the same hydrocarbon group Bis R1, and R5, R2 and R8. As a desirable example, one of the case where all are hydrogen or a methyl group, and then three combination set to R1, and R5 and R2 from R6, R3, and R8, two, or three combination may be methyl groups.

(0011) In the abover-mentioned general formula (1), X shows the polybasic acid radical expressed with hydrogen, the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, or "OC-A(COOH) in, Here, A is the residue of polybasic acid and in shows 1, 2, or 3, in a general formula (1), even if all do not need to be the same and have hydrogen, the hydrocarbon group, or the polybasic acid radical in the monad, and X has a polybasic acid radical, hydrogen, or a hydrocarbon group, it does not interfers. furthermore, the compound which has the compound which has only the polybasic acid radical in the monad, and X has a polybasic scid radical, hydrogen, or a hydrocarbon group of acboning resin, it can also be resin which consists of mixture containing some of abover-mentioned compounds in many cases, and desirable hardenab

(However, R1-R8 express the hydrocarbon group to a hydrogen atom, a halogen atom, or carbon numbers 1-8)
Here, it is an acrylic acid preferably also in an acrylic acid and a methacrylic acid. A reaction is usually performed in 1 to 20 hours in 50 degrees C - 150 degrees C in 20 d

epoxy scrylate resin and its acid-anhydride conversion object are used as the resin constituent for solder resists in connection with the densification of a printed wired board, there is also a problem that sufficient dependability cannot be demonstrated.

[0005] Thus, there was nothing that fully satisfies the pewter thermal resistance required for the solder resist of a printed wired board in which cold cure is possible and the development by the diute-alkali water by the photograph method is possible, moisture resistance, adhesion, chemical resistance, plating-proof nature, an electrohysis-proof corresive, and the dependability required of insulating-layer hardening film, such as high density mounting boards, such as MCM, at a list from viewpoints, such as heat-resistant constraint of a substrate ingredient and a manufacturing facility. facility. [0006]

em(s) to be Solved by the Invention] Therefore, the purpose of this invention is to offer [Problem(s) to be Solved by the invention; Interestor, the purpose or trus invention is to orier the hardenability resin constituent which makes the hardenability resin and it in which the development by the diluteralizati water by cold cure and the photograph method 160 degrees C or less is possible a main resinous principle. Moreover, the purpose of this invention is to offer the hardenability resin constituent excellent in the dependability required of the insulating layer of pewter thermal resistance required for the solder resist of a printled wired board moisture resistance, adhesion, chemical resistance, plating-proof nature, an electrolysis-proof corrosive, and a build up substrate etc., and its hardened material.

[0007] (Means for Solving the Problem) That is, this invention is hardenability resin which consists of the compound or this compound expressed with the following general formula (1), and its oligomer. [Formula 2]

(However, R1-R8 show hydrogen, a halogen, or the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, and R shows hydrogen or a methyl group, and the polybasic acid radical as which X is expressed in hydrogen, the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, or -QC-A(COOH) n.) A is the residue of polybasic acid and n shows 1, 2, or 3.

Moreover, this invention is hardenability resin which consists of a compound which the low-grade alkyl ester of an acrylic acid (meta) or (meta) an acrylic acid is made to react to the epoxy resin which becomes the benzene ring from the epoxy compound of a bispherol female mold or this compound which may have a halogen or the hydrocarbon group of carbon numbers 1-6, and its oligoner, and is obtained. Furthermore, this invention is hardenability resin which consists of a compound which has the eater bond which a polybasic soid compound is made to react to hardenability resin, and is obtained from the compound which an acrylic acid (meta) is made to react to said epoxy resin, and is obtained. (0003) moreover, the compound whose X in a general formula (1) of this invention is a polybasic acid radical — more than 5 mol \$ — it is the aforementioned hardenability resin to contain. Furthermore, this invention is the aforementioned hardenability resin whose rate of the polybasic acid radical in X is 10 – 100-mol the range in which it is \$ in a general formula (1). (1009) Moreover, this inventions are the hardenability resin constituent which uses hardenability resin, and strengentium the furthermore, all the range of this invention is 120-160 degrees C, and it is the aforementioned hardenability resin constituent whose rate of hardening at the time of making the setting time into 1 hour is 80 – 95%. Moreover, this invention is a resin hardened material which hardens the aforementioned hardenability resin constituent whose rate of hardening at the time of making the setting time into 1 hour is 80 – 95%. Moreover, this invention is a resin the saferementioned hardenability resin constituent whose rate of

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/02/02

JP.2003-026762.A [DETAILED DESCRIPTION]

the general formula (1), X can make it able to react with acid 1 anhydride expressed with the the general formula (1), A cast have it acts of the third with the compound, a polybasic acid compound and acid 2 anhydride typically expressed with the following general formula (4) of H, and can manufacture. Moreover, as polybasic acid, it can also be trimellitic anhydride etc.

es the residue of the polybasic acid of aromatic series or aliphatic series, and

may have a substituent)
[0016] As acid 2 anhydride, a diphenyl ether tetracarboxylic acid anhydride, a diphenyl

[0019] The hardenability resin constituent of this invention is obtained by blending a (UU19) he hardenability rean constituent of this invention is obtained by blending a photopolymerization initiator and a radical polymerization initiator with the thermosetting resin of this invention. In addition, it is also advantageous to blend polyfunctional acrylate, more than 30wt% of the resinous principle in the hardenability resin constituent of this invention (component used as resin and the resin after hardening)—it is preferably good more than 50wt% and that more than 70wt% is thermosetting resin of this invention more preferably. [0020] Well-known various photopolymerization initiators can be used as a photopolymerization initiator. As a desirable photopolymerization initiator, for example A benzoin, benzyl, benzoin methyl ether, A benzoin-iso-propyl-ether, acetophenone, 2, and 2-dimethoxy-2-phenyl

acetophenone, 1 and 1-dichloro acetophenone, 1-hydroxy cyclohexyl phenyl ketone, 2-methyl-1-(4-methythio phenyl)-2-morpholino RUPUROPAN, N and N-dimethylamino acetophenone, 2-methyl anthraquinone, 2-tertyl anthraquinone, 2-tertyl anthraquinone, 1-chloro anthraquinone, 2-amyl anthraquinone, 2-seropoyl thioxan ton, A - dichloro benzophenone, and 2. 4-dimethyl thioxan ton, acetophenone dimethyl ketal, benzophenone, 4-methyl benzophenone, 4, and 4. 4, 4-bis-dethylamino benzophenone etc. is mentioned. These can be used, even if independent, or even if two or more sorts are mixed. (0021) the compount 100 weight section to which the amount of the photopolymerization initiator used is expressed with a general formula (1) — receiving — the 0 - 100 weight section — to is 1 - 10 weight section more preferably. Moreover, it is usuably 0 - 50 weight section to the hardenability resin constituent 100 weight section, and is 1 - 20 weight section preferably. Although it is not necessary to use a photopolymerization initiator, it is advantageous to use the hardenability resin constituent of this invention as a photo-setting resin constituent using a themal polymerization initiator, it is advantageous to use the hardenability resin constituent of this invention as a photo-setting resin constituent using a photopolymerization initiator, since it excels in exposure and development nature. [0022] Furthermore, one sort of these photopolymerization initiators and a well-known photosensitizer or two sorts or more can be used for coincidence. As a photosensitizer, MikilfAZU ketone, N, and N-dimethylamino ethyl benzoate ester. N, and N-dimethylamino isoamyl benzoate ester, triethanolamine, triethylamine, etc. can be mentioned, for example, the compound 100 weight section to which the amount of the photosensitizer used is expressed with a general formula (1) — receiving — 0 - 20 weight section — it is 0.05 - 2 weight section more preferably. Moreover, it is usually 0 - 10 weight section more preferably. In order to make thermal polymeriz

section — it is 0.05 – 2 weight section more preferably. Moreover, it is usually 0 – 10 weight section to the hardenability resin constituent 100 weight section, and is 0.01 – 5 weight section preferably.

(0023) In order to make thermal polymerization perform, it is desirable to blend a radical polymerization initiator, but when making only photor-curing perform, it is not necessary to blend. Benzoyl peroxide well-known, for example as a desirable radical polymerization initiator, Perhorobenzoyl peroxide, discopropyl peroxy carbonate, Peroxides, such as G 2-ettyhearyl peroxy carbonate and tert-butyl par OKISHIPI Pareto, And – azobis cyclohexaner-1-carbonitrile, and 1 and 1 ? 2 – azobis – (24 – dimethylvaleronitrile), 2 and 2 "zaybis – (4 – methory-2-4 dimethylvaleronitrile), Azo compounds, such as – azobis – (4 – cyano BAREIN seld), etc. can be illustrated, the compound 100 weight section to which the smount of the thermal polymerization initiator used is expressed with a general formula (1) — receiving — the 0 – 100 weight section — desirable — 0.02 – 50 weight section — it is 0.05 – 2 weight section more perforably. moreover, the hardenability resin constituent 100 weight section of this invention — receiving — 0 – 50 weight section — it is 0.01 – 30 weight section one forefarbly. [0024] In order to raise properties, such as the adhesion of the resin hardened material of this invention, a degree of hardness, alkali resistance, and surface smoothness, the inside of the resin constituent which has the above-mentioned general formula (1) — the need — responding — an epoxy resin (a phenol nevolak epoxy resin, a bis phenol methane system epoxy resin. The bisphenol A mold epoxy resin, at is phenol methane system epoxy resin. The bisphenol A mold epoxy resin, at is phenol emotous the properties and the properties of the resin constituent which has the above-mentioned general formula (1) — the need — responding — an epoxy resin (a phenol nevolak epoxy resin, at a single mold epoxy resin, etc., The epoxy (meta) acryl

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/02/02

JP.2003-026762.A [DETAILED DESCRIPTION]

7/11 ページ

desirable — 10 – 50 weight section, epoxy resin.5 – 30 weight section, the amount preferably made into 10 – 20 weight section and the viscosity of a solvent/request, and other solid content.0 – 50 weight sections — desirable — 0 – 20 weight section, (030) The compound whose percentage that X is the residue of polybasic acid is 10 – 100% as hardenability resin of this invention is desirable here, and, as for the rate that the hardenability resin of this invention coupules in solid centent, it is desirable that it is 50 % of the weight or more. In addition, by the case where epoxy acrylate, polyfunctional acrylate, etc. are blended with a resin constituent, when this is also the compound expressed with a general formula (1), it calculates as a compound expressed with a general formula (1), a calculates as a compound expressed with a general formula (1), it calculates as a compound expressed with a general formula (1), a calculate in the intensity of the setting time is made into 1 hour in all the range of 120-160 degrees C, what shows 80 – 95% of rate of hardening is mentioned. In this case, it is good to make light or a thermal polymerization initiator contain as an indispensable component. Although the class and especially addition of the light or the thermal polymerization initiator used here are not limited, it is good to use together and use a photopolymerization initiator and a photosensitizer. And as for the contant, it is desirable that contain a photopolymerization initiator in 0.5 – 7 weight section, and it makes a photosensitizer contain in 0.01–2 to the hardenability rain 100 weight section of this invention. When a hardenability resin constituent is stiffened, since the dependability at the time of mounting of powter thermal resistance, humidity-tolerant reliability, etc. will fall if the rate of hardening is not filled to 80%, it is not desirable, and since the resolution in the case of development will fall if it exceeds 95%. It is not desirable.

[0032] The hardenability resin hardened material of

is 30 millions - 2 moors. [0033] When a resin constituent is alkali development nature resin, a photo mask is directly (0033) When a resin constituent is alkali development nature resin, a photo mask is directly contacted to a paint film after spreading desiccation by the aforementioned approach, subsequently ultraviolet rays are irradiated, and dissolution removal of the non-irradiated part of a paint film is carried out in alkali water solutions, such as a further 0.1 - 2-4 of the weight sodium carbonate water solution, 0.1 - 2-4 of the weight tetramethylammonium hydroxide water solution. Furthermore, in this, it is 160-250 degrees C preferably, and 100 degrees C = 270 degrees C of hardened materials are obtained, when heating time heat-hardens in 30 minutes = 2 hours.

[0034] In order the development by the thin alkali water solution is possible and to obtain the hardeningfilm in which patterning was carried out by light, the resin constituent containing the hardenability resin which has a polybasic acid radical as X in a general formula (1) is used, in a general formula (1), the percentage of the polybasic acid radical in X is 10 - 100X, and is 50 - 100X of range preferably, It is it hard to dissolve the unexposed section in an alkali water solution that the rate of a polybasic acid radical is less than ten.

(Example) Hereafter, an example and the example of a comparison explain this invention to a

detail, the inside of a 500ml 4 opening flask with example 1 reflux condenser — 4 and 4 – screw (2, 3-epoxy propyloxy)-3, 3', and '5, 5' – tetramethyl diphenylmethane (epoxy resin A) 68,38g (0,35Eq) To 195,30g of weight per epoxy equivalent, and eq. 25,22g (0,35Eq) 2, 0.04g of 6-tert-butyl-processol of acrylic acids. Benzyl-chloride triethyl ammonium 0.16g, tetraethylammonium star's picture 0,35E, and propylene-glycol-monomethyl-ether acetate 23,55g were added, heating stirring was carried out at 80-90 degrees C for 24 hours, and the spoxy acrylate solution was obtained. 117,65g (94,11g of solid content) of next, this epoxy acrylate solution To 0.352Eq.

TAERISURITORUTORI (meta) acrylate, PO denaturation TORIMECHI roll trimethylolpropane triscrylate, Tris (acryloxythyl) isocyanurate, propionic-soid denaturation dipentaerythritol pentascrylate, Dipentaerythritol hexascrylate, KAPURORAKUTAN denaturation dipentaery

TAERISURITORUTORI (meta) acrylate, PO denaturation TORIMECHI roll trimethylolpropane triacrylate, Tris (acryloxyethyl) isocyanurate, propionic-acid denaturation dipentaerythritol hexacrylate, I.3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acrew (3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxane, 1, 3-acryloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxyprophyloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxyprophyloxyprophyl) – 1, 1, 3, and 3-tertamethyl disiloxyprophyloxypro

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/02/02

JP 2003-026762 A [DETAILED DESCRIPTION]

25.89g (cable address BPDA) (0.176Eq) of biphenyl tetracarboxylic dianhydride, 13.39g (cable 28.89g (cable address BPDA) (0.176cg) of biphenyl tetracarboxylic diannymose, 13.39g (cable address THPA) (0.088cg) of tetrahydro acid 2 shiphydriaes, Propylene-glycol-monomethyl-ether acetate (cable address PGMEA) 79.18g is added. It agitated under heating at 123-128 degrees C first for 2 hours, and after checking that there is no norm-dissolved solid-state, as a result of lowering temperature and performing heating churning of 8 hours at further 59-62 degrees C, the ****** resin solution of light yellow transparence was obtained. The resin solid content concentration of this solution was 55.5%, and the solution acid number was 54.0 mgKOH/g. The NUCL hother of this resin is shown in drawing 1.

Concentration of use solution was 50.5, and to solution was 50.5. But of solutions obtained like example 2 (50.5) 117.65g (94.12g of solid content) of epoxy metheorylate solutions obtained like example 2 example 1 BPDA34.70g (0.23EQ) and PGMEA75.85g are added to 0.352Eq. It agitated under heating at 123-128 degrees C first for 2 hours, and after checking that there is no non-dissolved solid-state, as a result of lowering temperature and performing heating chuming of 8 hours at further 59-62 degrees C, the ****** rais solution of light yellow transparence was obtained. The resin solid content concentration of this solution was 50.5%, and the solution acid number \$5.0 - \$6.0 for \$

solid-state, as a result of lowering temperature and performing nearing charming of solid six further 59-62 degrees C, the ****** reas solution of light yellow transparence was obtained. The resin solid content concentration of this solution was 55.5%, and the solution acid number was \$2.0 mgKOM/g.

[0037] In a \$00m14 opening flask with an example of comparison 1 ***** condensator, it is 181.91g (EXmade from Kyoeisha Chemistry—5000) (145.53g of solid content) of cresol novolsk mold epoxy acrylate solutions. To 0.5Eq. THPA76.08g (0.5Eq.) PCMEA124.57g.

Tetraethylammonium star's picture 0.44g was added and it sgitted under heating at 90-100 degrees C for 2 hours, and after chacking that there is no non-dissolved solid-state, as a result of lowering temperature and performing heating churning of 8 hours at Carther 59-62 degrees C. the ****** resin solution of light yellow transparence was obtained. The resin solid content concentration of this solution was 55.5%, and the solution acid number was 56.8 mgKOH/g.

[0038] In the resin solution 58.31 weight section obtained in the example 3 example 1. the trimethylol propane EO denaturation thoris chestrust rate (Toegosei make M-360) 14.12 weight section. The 2-methyl-1-(4-methylithio phenyl)-2-morpholion RUPUROPAN (RIQAG ours 907) 14.14 weight section. The 4 and 4*-bis-diethylamino benzophenone (alias name MiHIRAZU ketone) 0.05 weight section. Floory resin A or the epoxy resin BYXmade from Japan epoxy resin* 4000 11.14 weight section. The 4 rand 4*-bis-diethylamino benzophenone (alias name MiHIRAZU ketone) 0.15 weight section, and the propylene-glycol-monomethyl-ether acetate (PEGMEA) 14.67 weight section, and the propylene-glycol-monomethyl-ether acetate (PEGMEA) 14.67 weight section, and the propylene-glycol-monomethyl-ether acetate (PEGMEA) 14.67 weight section, and strip of 3 hours, it was made to dissolve at a room temperature, and the hardeniability resin constituent was obtained.

[0039] The [mamafacture approach of a heat ultraviolet-rays resin hardening film s

as rollows.

0: — thing **: in which a tuck is not accepted at all — thing x: in which a tuck is accepted slightly — what a tuck is notably accepted in [0042] Development nature to an akali water solution: Negatives were developed by being immersed in 1's of the weight of a diethanolamine water solution for 30 seconds. Viewing estimated after development the resin which is expanded by 40 times and remains

JP.2003-026762,A [DETAILED DESCRIPTION]

O:— thing **: currently developed completely — the part with the part which is not developed thinly of which thing xidevelopment is not done — rather — a certain thing [0043] Glass transition temperature: Hardening film which exfoliated from the silicon wafer (width of face of 5mm, die length of 15mm) It considered as the test piece, and the viscoelasticity was measured with the viscoelasticity measuring device (0MA, product made from UBM), and peak remperature (1044) Hardenability: It applied so that it might be set to 4-6 micrometers with a spin cost method on a silicon wafer, and it was made to dry and harden on the above and these conditions. The spectrum was measured with the transmission method in FT-IR. It saked for the rate of hardening with rate of change on the basis of hardening before from the surface ratio of the absorption spectrum (1405cm-1) of field domestic disturbance angle vibration of a double bond, and the stretching vibration (1500cm-1) of a benzene nucleus.

[0045] Moisture resistance: What carried out spreading hardening was used as the test piece at the glass epoxy group plate (FR-4), and the appearance change-fess **hardening film after 2-hour boiling was visually observed by 100-degree C boiling underwater.

O x as which swelling is regarded by some :=spearance-change-fess **hardening film solder thermal resistance: What carried out spreading hardening was used as the test piece at the glass epoxy group plate (FR-4), 10-second immersion of the test piece to a 260-degree C solder bath was performed 10 times according to JISC6481, and change of an appearance was observed visually. The rank of evaluation is as follows.

O:=ppearance-change-fess ** : discoloration is accepted in some hardening film.

x: [0047] in which it floats in most part of the hardening film, and poeling and solder diving are accepted Adhesion with a substrate: The cross cut was put into the coat which carried out spreading hardening on the copper—clas substrate so that at least 100 squares might be made, subsequentl

Chemical make), and the desquamative state of the squares was observed visually. The rain to evaluation is as follows.

O: what exfoliation is accepted in at 21 or more points during the point of measurement of thing set100 in which exfoliation is accepted the point in [1-20] the point of measurement of thing set100 in which exfoliation is accepted at all in no point of measurement [0048] Alkali resistance: 25 degrees C was immersed in the same test piece as an adhesion test for 24 hours at the 5wt (s)x sodium-hydroxide water solution, and the appearance after immersion was observed visually. The rank of evaluation is as follows.

(s)% sodium-hydroxide water solution, and the appearance after immersion was observed visually. The rark of evaluation is as follows.

O x in which some: "appearance-change-less **-hardening film separates: [0049] in which a float is looked at by most part of the hardening film, and the hardening film separate easily Acid resistance: 25 degrees C was immersed in the same test piece as an adhesion test for 24 hours at the Swt(s)% hydrochloric-acid water solution, and the appearance after immersion was observed visually. The rank of evaluation is as follows.

O x in which some: "appearance-change-less **-hardening film separates: [0050] in which a float is looked at by most part of the hardening film, and the hardening film separates easily Solvent resistance: The same test piece as an adhesion test was immersed for 10 minutes at 40 degrees C into the N-methyl-2-pyrrolidone, and the appearance after immersion was observed visually. The rank of evaluation is as follows.

O x as which swelling is regarded by some "appearance-change-less **-hardening film: [0051] as which swelling and camosis of a solvent are regarded by most part of the hardening film Gold-plate [-proof] nature: After having performed gold plate for 10 minutes on condition that 40 degrees C of solution temperature, and current density 1 A/dn2 using surt RONLEKUSU C? ([Guid gliding by the cal REXX company) after making the same test piece as an adhesion test immersed in a suffuric-acid water solution 10%, and depositing gold plate with a thickness of 20 micrometers, the condition of a paint film was similarly estimated as so did resistance.

[0052] Pressure-cooker [-proof] nature: After examining the glass epoxy group plate which bours on condition that 121 degrees C, 100ARH, and two atmospheric pressures, the condition of a paint lim was similarly estimated as eacid resistance.

http://www4.indl.ncipi.go.ip/cgi-bin/tran.web.cgi.ejie

2006/02/02

JP,2003-026762.A [DETAILED DESCRIPTION]

11/11 ページ

[0058]

[0038] [Effect of the Invention] According to this invention, the development by the dilute-alkali water by cold cure and the photograph method 150 degrees C or less is possible, and since it is not only suitable for the solder resist of a printed wired board, but [since it excels in pewter therma resistance, moisture resistance, a degree of hardness, chemical resistance, plating-proof nature, and an electrolysis-proof corrosive,] excels in dependability further, it is suitable as an interlayer insulation film for chip mounting substrates, such as a build up substrate and CSP.

[Translation done.]

the hardening cost on a copper pattern was observed under the microscope. The rank of

the hardening cost on a copper pattern was observed under the microscope. The rank of evaluation is as follows.

O x as which air bubbles and peeling are regarded by some: "oppearance-change-less exherdening film: [0053] as which air bubbles and peeling are regarded by most part of the hardening film: [0053] as which air bubbles and peeling are regarded by most part of the hardening film themal [-proof] cycle nature: The number of cycles until it gives the temperature cycle for ~65 degrees C and 125 degrees C with a gaseous-phase cold energy impact tester (Tabai Espec Corp. make) and a crack and peeling generate the glass epoxy group plate which gave the copper pattern on the hardening film was measured.

[0054] It blended using the various ingredients shown in Table 1 like the example 3 using the resin solution obtained in the four to example 8 examples 1-2 by the combination presentation (a numeric value is the weight section) shown in Table 1, the photopolymer constituent was produced, the photopolymer hardening film substrate and the hardening film were produced by the same approach as an example 3, and the property was measured by the same approach as an example 3.

an example 3. (DOSS) it blended using the various ingredients shown in Table 1 like the example 3 using the resin solution obtained in the example 1 of example of comparison 2 comparison by the combination presentation (a numeric value is the weight section) shown in Table 1, the heat ultraviolet—rays resin constituent produced , the heat ultraviolet—rays resin hardening film produced by the same approach as an example 3, and the property measured by the same approach as an example 3. The unit of the figure of Table 1 is the weight section. the weight section. [0056]

配合剂	英建例	実施例	実施例	実施何 6	比較何
	3	4	5		
実施例1の樹脂	58.31		58.31	58.31	
事業例2の指揮		58.31			
比較何1の樹脂					58.37
M-360	14.12	14.12	14.12		
AHTG	•			14,17	14,11
Irgacure 907	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
はクース・クトン	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0
エポキシ状態 A	10.72	10.73		10,72	
エポキシ樹脂B			10.72		10.72
ソナンナップ リング 割	0.54	0.84	0.54	0.54	0.574
レベリング剤	0.27	0.27	0.17	0.27	0.28
POMPA	14.67	14,67	14.67	14.67	13.01

[0057]

	実施例	实施例	実施例	実施例	比较何
	. 8	4	5	6	_2_
徹底の乾燥性	0	0	. 0	. 0	0
現像性	0	0	0	0	×
ガラス転移機族 (で)	240	250	240	250	180
級化性 (%)	81	80	85	90	60
耐燥性	0	0	0	0	Δ
ハンダ耐熱性	0	0	0	0	Δ
多单性	_	0	0	0_	×
調アルカリ性	~	0_	0	0	0
耐性性	0	0_	0	0	0
船線系性	0	0	0	0	0
耐食メッキ性	0	0	0	0	0
配プ レッシャーテッター 性	0	0	0	0	×
日ヤーマタサイタタサ生	>800	>800	>800	700	100
備で(ダ レーション性	0	0	0	0	Δ

http://www4.ipdl.ncipi.go.ip/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/02/02

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] The NMR chart of hardenability resin

[Translation done.]